様式第19の2(第44条関係)

STATEMENT

	OTTEMENT	
То	: Commissioner of the Patent Office	
1	Identification of the International Application	
2	Applicant (Common Representative)	
	Name :	Signature
	Address :	
	Country of nationality :	
	Country of residence :	
3	Agent	
	Name :	Signature
	Address:	

4 Number of Additional Inventions

5 Amount of Additional Fee Yen

6 Purport of Protest

7 Reason for Protest

[備考]

- 1 「Purport of Protest」の欄には、「I/We request that○○Yen paid for the additional fee be refunded.」のように記載する。
- 2 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。